

(様式)

処分予定財産需要調査一覧表

事業名：平成20年度超音波によるシリコン原子空孔評価装置の開発と原子空孔制御の基盤技術の開発(ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発)

NO	区分	財産名	仕様又は 型式番号	数量	取得日	保管又は設置場所	備 考
1	(イ)	レクロイ デジタルオシロ スコープ	WaveSurfer 64Xs	1 式	2008/6/12	新潟大学自然科学系総合研 究棟(物質生産系)159室 新潟県新潟市西区五十嵐二 の町8050番地	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化により、電源スイッチを入れ ても、冷却ファンが動くだけで、画面やインジ ケータは点灯せず、システムが起動しない故障 がある。

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載している。